

(11)Publication number:

2002-055098

(43)Date of publication of application: 20.02.2002

(51)Int.CI.

GO1N 31/20 GO1N 35/08 GO1N 37/00

(21)Application number: 2000-244112

(71)Applicant: NIPPON COLUMBIA CO LTD

(22)Date of filing:

11.08.2000

(72)Inventor: KOBAYASHI KAZUO

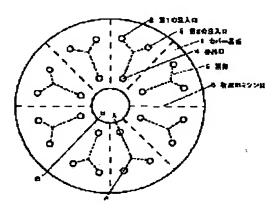
SUZUKI ATSUSHI NAKANO KAZUHIKO

(54) LIQUID SAMPLE ANALYZING ELEMENT AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid sample analyzing element, capable of being manufactured in large quantities using a short—time simple manufacturing method, and to provide a method for manufacturing the same.

SOLUTION: The liquid sample analyzing element is equipped with a first resin substrate, having a plurality of microchannels, each of which is equipped with a liquid sample injection port; a fine groove which turns into a flow channel of the injected liquid sample and a liquid sample discharge port, formed to the single surface thereof; and a second resin substrate, of which both surfaces are smooth. The first and second substrates are bonded, so that the surface having the fine grooves formed thereto of the first substrate faces the second substrate, so as to form the fine grooves into pipelines.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-55098

(P2002-55098A)

(43)公開日 平成14年2月20日(2002.2.20)

(51) Int. C1. 7	織別記号	FΙ	テーマコート (参考)
G01N 31/20		G01N 31/20	
35/08		35/08	A 2G058
37/00	101	37/00	101
		審査請求	: 未請求 請求項の数5 OL (全7頁)
(21)出願番号	特顧2000-244112(P2000-244112)	(71)出願人	000004167 日本コロムピア株式会社
(22) 出顧日	平成12年8月11日(2000.8.11)		東京都港区赤坂 4 丁目 14番14号
		(72)発明者	小林 一雄
			神奈川県川崎市川崎区港町5番1号 日本
			コロムビア株式会社川崎工場内
		(72)発明者	鈴木 敦
			神奈川県川崎市川崎区港町5番1号 日本
		1	コロムビア株式会社川崎工場内

(74)代理人 100074550

弁理士 林 實

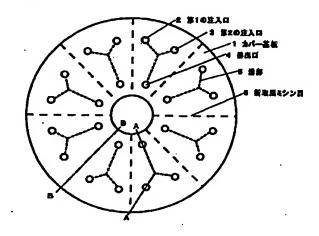
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】液体試料分析素子及び液体試料分析素子の製造方法

(57)【要約】

【課題】短時間及び簡単な製造工程により大量に製造することができる液体試料分析素子及び当該液体試料分析素子の製造方法を提供する。

【解決手段】液体試料分析素子において、片面に液体試料の注入口及び注入された液体試料の流路となる微細な溝及び注入された液体試料の排出口を備えたマイクロチャンネルが複数形成された第1の樹脂基板と、両面が平滑面である第2の樹脂基板とを備え、第1の基板の微細な溝が形成された面が第2の基板に向き合うように第1の基板と第2の基板とが接合されることにより微細な溝が管路となるようにした。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】片面に液体試料の注入口及び注入された液 体試料の流路となる溝部及び注入された液体試料の排出 口を備えたマイクロチャンネルが複数形成された第1の 樹脂基板と、

両面が平滑面である第2の樹脂基板とを備え、

前記第1の基板の前記溝部が形成された面が前記第2の 基板に向き合うように前配第1の基板と前配第2の基板 とが接合されることを特徴とする液体試料分析案子。

【請求項2】請求項1記載の液体試料分析素子におい て、

前記第1の樹脂基板は、1の前記マイクロチャンネルを 備えた領域毎に分離するためのミシン目状の穴部が形成 され、

前配第2の樹脂基板はミシン目状の穴部が形成され、 前記第1の樹脂基板と前記第2の樹脂基板は各々の前記 ミシン目状の穴部が形成された領域が一致して接合され ていることを特徴とする液体試料分析案子。

【請求項3】請求項1又は請求項2記載の液体試料分析 素子において、前記第1の樹脂基板の前記溝部が形成さ れている面及び前記第2の樹脂基板の前記第1の樹脂基 板と接合される側の面は、前配第1の樹脂基板及び第2 の樹脂基板よりも液体試料に対する濡れ性が高い材料に より覆われていることを特徴とする液体試料分析素子。

【請求項4】請求項1乃至請求項3記載の液体試料分析 素子において、前配第1の樹脂基板は、前配第2の樹脂 基板との接合に用いられる接着剤のうち余剰の接着剤を 吸収する吸収溝が前記溝部の外側に形成されていること を特徴とする液体試料分析案子。

【請求項5】射出成形により片面に液体試料の注入口及 び注入された液体試料の流路となる溝部及び注入された 液体試料の排出口を備えたマイクロチャンネルが複数形 成された第1の樹脂基板を製造する工程と、

射出成形により両面が平滑面である第2の樹脂基板を製 造する工程と、

前配第1の樹脂基板の前配溝部が形成された面が前配第 2の樹脂基板と向かい合うように前配第1の樹脂基板と 前記第2の樹脂基板とを接合する工程とを備えることを 特徴とする液体試料分析素子製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液体試料の混合、 反応、分離及び抽出を行うための液体試料分析案子及び 液体試料分析素子の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】血液の検査など、複数の液体試料を混合 させて、液体試料の反応や変化を調査する方法としてマ イクロチャンネル(液体試料を注入する注入口と液体試 料が流れる管路と液体試料が排出される排出口が一体と なったもの)が形成された液体試料検査素子を用いる方 50 ドリルを用いて手動により穴加工が施されて形成され

法がある。この液体試料検査素子は、数 c m角のガラス 基板に、液体試料の流路である微細な溝を形成し、前記 ガラス基板にガラスの蓋をすることにより製造される。 この液体試料検査素子を使用した検査方法は、従来の試 験管やピーカを用いる検査方法に比べて反応速度が10 倍以上速くなるという特徴がある。

【0003】図5は、従来の液体試料検査案子の構成を 示す模式図である。図中、401はカバーガラス基板、 402は第1の注入口、403は第2の注入口、404 は排出口、405はガラス基板、406は溝部、407 は液体試料検査索子である。

【0004】図5に示すように、従来の液体試料検査素 子407は、液体試料を注入するための第1の注入口4 02、第2の注入口403及び注入した液体試料を排出 するための排出口404が形成されたカバーガラス基板 401と、Y字状の深さ及び幅共に数十~数百μmの溝 部406が形成されたガラス基板405 (Y字状の溝の 各端部は、第1の注入口402、第2の注入口403及 び排出口404の位置に対応している。)が接合された 構成となっている。

【0005】カバーガラス基板401とガラス基板40 5が接合されることにより、溝部406は管路となる。 第1の注入口402から注入された液体試料と第2の注 入口403から注入された液体試料は、Y字状の管路の 合流点で混合される。混合された液体試料は、Y字状の 管路のうち排出口へ繋がる管路へ流れこむ。混合された 液体試料が流れこんだ管路の部分を顕微鏡で観察するこ とにより、液体試料の分析が行われる。

【0006】図6は、従来の液体試料分析素子の製造方 法を示す模式図である。図中、図5と同様の箇所には同 じ符号を付し説明を省略する。501はフォトレジスト 層、502はマスク、503は感光部、504は光であ

【0007】図6(a)の工程では、両面が研磨された 数cm角のガラス基板405の一方の面にフォトレジス ト層501を形成する。図6(b)の工程では、数十~ 数百μmのY字状の開口部が形成されたマスク502を 介して、フォトレジスト層501に光504を照射し、 Y字状の感光部503を形成する。

40 【0008】図6 (c) の工程では、フォトレジスト層 501に現像液を塗布し、フォトレジスト層501の感 光部503を除去する。図6(d)の工程では、現像さ れたフォトレジスト層501が形成されたガラス基板4 05に対してウエットエッチングを施し、深さが数十~ 数百μmの溝部406を形成する。

【0009】図6(e)の工程では、フォトレジスト層 501を除去する。図6 (f) の工程では、図5に示し た第1の注入口402、第2の注入口403、排出口4 04が形成された(ダイヤモンド砥粒が電着された超硬

4

る) カバーガラス基板 4 0 1 と、溝部 4 0 6 が形成されたガラス基板 4 0 5 を接合する。カバーガラス基板 4 0 1 とガラス基板 4 0 5 の接合は、真空加熱炉を用いて 1 0⁻¹ Torrの真空度により、6 5 0℃で6時間加熱することにより行う。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の液体試料検査素子407の製造方法では、次に示す課題がある。

(1) 溝部406を形成するために、ガラス基板405 にフォトレジスト層501を形成し、マスク502を用 いて露光を行い、ウエットエッチングを行うため、溝部 406が形成されたガラス基板405を製造するのに多 くの時間と工程が必要となる。また、上記工程を1枚の ガラス基板405毎に行わなければならないため大量生 産が困難である。

【0011】(2)カバーガラス基板401に第1の注入口402、第2の注入口403及び排出口404を形成するために、ダイヤモンド砥粒が電着された超硬ドリルを用いて手動により穴加工を施す必要があり、製造に多くの時間が費やされる。また、穴加工を1枚のカバーガラス基板401毎に手動で行わなければならないため大量生産が困難である。

【0012】(3) カバーガラス基板401とガラス基板405を接合するために、真空加熱炉を用いて10⁻¹ Torrの真空度により、650℃で6時間加熱する必要があり、製造時間が長くなる。

【0013】本発明は、短時間及び簡単な製造工程により大量に製造することができる液体試料分析素子及び当該液体試料分析素子の製造方法を提供することを目的とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本顧の請求項1記載の発明は、液体試料分析素子において、片面に液体試料の注入口及び注入された液体試料の流路となる溝部及び注入された液体試料の排出口を備えたマイクロチャンネルが複数形成された第1の樹脂基板と、両面が平滑面である第2の樹脂基板とを備え、前記第1の基板の前記溝部が形成された面が前記第2の基板に向き合うように前記第1の基板と前記第2の基板とが接合されることを特徴とする。

【0015】本願の請求項2記載の発明は、請求項1記載の液体試料分析素子において、前記第1の樹脂基板は、1の前記マイクロチャンネルを備えた領域毎に分離するためのミシン目状の穴部が形成され、前記第2の樹脂基板はミシン目状の穴部が形成され、前記第1の樹脂基板と前記第2の樹脂基板は各々の前記ミシン目状の穴部が形成された領域が一致して接合されていることを特徴とする。

【0016】本願の請求項3記載の発明は、請求項1又 は請求項2記載の液体試料分析素子において、前記第1 の樹脂基板の前配溝部が形成されている面及び前配第2 の樹脂基板の前配第1の樹脂基板と接合される側の面 は、前配第1の樹脂基板及び第2の樹脂基板よりも液体 試料に対する温れ性が高い材料により覆われていること を特徴とする。

【0017】本願の請求項4記載の発明は、請求項1乃 至請求項3記載の液体試料分析素子において、前記第1 の樹脂基板は、前記第2の樹脂基板との接合に用いられ る接着剤のうち余剰の接着剤を吸収する吸収溝が前記溝 部の外側に形成されていることを特徴とする。

【0018】本願の請求項5記載の発明は、液体試料分析案子製造方法において、射出成形により片面に液体試料の注入口及び注入された液体試料の流路となる溝部及び注入された液体試料の排出口を備えたマイクロチャンネルが複数形成された第1の樹脂基板を製造する工程と、射出成形により両面が平滑面である第2の樹脂基板を製造する工程と、前配第1の樹脂基板の前配溝部が形成された面が前配第2の樹脂基板と向かい合うように前配第1の樹脂基板と前配第2の樹脂基板とを接合する工程とを備えることを特徴とする。

[0019]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の液体試料分析素子の一実施例の平面構造を示す模式図である。図2は、本発明の液体試料分析素子の一実施例の断面構造を示す模式図である。図2(a)は図1のA-A断面図、図2(b)は図1のB-B断面図である。図中、1はカバー基板、2は第1の注入口、3は第2の注入口、4は排出口、5は溝部、6は折取用ミシン目、7は平滑基板である。

30 【0020】図1及び図2に示すように、本実施例の液体試料検査案子は、円盤状のカバー基板1と円盤状の平滑基板7が接合された構造となっている。カバー基板1及び平滑基板7はポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂等の樹脂基板からなる。カバー基板1は、第1の注入口2、第2の注入口3、排出口4及びY字状の溝部5が一体となったマイクロチャンネルが複数形成されている。図1において、第2の注入口3はY字状の溝部5の右上端部に図2(a)に示すように連通しており、排出口4はY字状の溝部5の下端部に図2(a)に示すように連通している。第2の注入口3と同様に、第1の注入口2はY字状の溝部5の左上端部に連通している。

【0021】図1に示すように、カバー基板1には複数のマイクロチャンネルが形成されており、個々のマイクロチャンネルは、複数の穴部からなる折取用ミシン目6で挟まれる領域に位置している。本実施例では、折取用ミシン目6により8つの領域(1の領域に1のマイクロチャンネルが存在する)に分割されている。

【0022】図2(b)に示すように、平滑基板7に は、カパー基板1の折取用ミシン目6が形成された領域 50 と一致する位置に同様の折取用ミシン目6が形成された 領域がある。したがって、本実施例の液体試料分析案子は、折取用ミシン目6に沿って、1のマイクロチャンネルが存在する個々の領域のカバー基板1と平滑基板7を接合したまま折り取ることができる。本実施例では、カバー基板1及び平滑基板7の形状を円盤状としたがこれに限定されない。例えば、カバー基板1及び平滑基板7が長方形であり、1のマイクロチャンネルが存在する領域が横一列に並んでいる構成としてもよい。

【0023】本実施例では、カバー基板1及び平滑基板7として樹脂基板を用いている。樹脂基板を使用した場10合、ある液体試料に対しての濡れ性が低いために液体試料がマイクロチャンネルの管路に浸入し難いという問題が考えられる。

【0024】この問題を解決するために、カバー基板1のマイクロチャンネルが形成された面及び平滑基板7のカバー基板1と接合する側の表面に酸化ケイ素、チタン酸化物等のコーティングを施し、液体試料に対する濡れ性を高めておくことが望ましい。

【0025】図3は、本発明の液体試料分析素子の製造 方法の一実施例を示す模式図である。図中、図1及び図 20 2と同様の箇所には同じ符号を付し説明を省略する。1 1はガラス基板、12は第1のフォトレジスト層、13 は第2のフォトレジスト層、14は第1のマスク、15 は第2のマスク、16は感光部、17はレジストパター ン、18は導電膜、19は電鋳層、20はスタンパであ る。

【0026】図3(a)の工程では、両面を研磨したガラス基板11上に第1のフォトレジスト層12及び第2のフォトレジスト層13を形成する。第1のフォトレジスト層12としては、例えば、g線(波長460nm)に感光し、i線(波長350nm)に感光しないものを用い、第2のフォトレジスト層13としては、例えば、i線に感光し、g線に感光しないものを用いる。

【0027】図3(b)の工程では、図1に示す、第1の注入口2、第2の注入口3、排出口4及び折取用ミシン目6に対応するパターンが形成された第1のマスク14を用い、波長460nm(g線)の光を照射する。第1のフォトレジスト層12は、第1の注入口2、第2の注入口3、排出口4及び折取用ミシン目6に対応した部分(感光部16)が感光する。第2のフォトレジスト層13は感光しない。

【0028】図3(c)の工程では、図1に示す、Y字状の講部5及び折取用ミシン目6に対応するパターンが形成された第2のマスク15を用い、波長350nm

(i線)の光を照射する。第2のフォトレジスト層13 は、溝部5及び折取用ミシン目6に対応した部分(感光 部16)が感光する。第1のフォトレジスト層12は感 光しない。

【0029】図3 (d) の工程では、第1のフォトレジスト層12及び第2のフォトレジスト層13に現像液を

塗布し、第1のフォトレジスト層12及び第2のフォトレジスト層13の感光部16を除去する。ガラス基板11上には、溝部5、第1の注入口2、第2の注入口3、排出口4及び折取用ミシン目6に対応したレジストパターン17が残存する。

【0030】図3(e)の工程では、レジストパターン 17の表面に、スパッタリング法等によりCr、Ni等 の導電膜18を形成し、Ni電鋳法により導電膜18上 に電鋳層19を形成する。

【0031】図3(f)の工程では、ガラス基板11か ら電鋳層19を剥離し、外周加工及び裏面研磨等を施し て、スタンパ20を得る。スタンパ20には、溝部5、 第1の注入口2、第2の注入口3、排出口4及び折取用 ミシン目6に対応した凹凸が転写されている。

【0032】図3(g)の工程では、スタンパ20を用いて、樹脂の射出成形を行うことにより、図1のカバー基板1を大量に製造する。また、図示はしていないが、 折取用ミシン目6が形成された平滑基板7は、図3

(a) ~ (b) と同様の工程により大量に製造される。 本実施例の製造方法によれば、溝部5、第1の注入口 2、第2の注入口3及び排出口4は、カバー基板1の成 形時に形成される。従来の製造方法のように、第1の注 入口2、第2の注入口3及び排出口4を超硬ドリル等を 用いて手動で形成する必要はなく、製造時間の短縮に繋 がる。

【0033】図3(h)の工程では、互いの折取用ミシン目6が一致するようにして、カバー基板1と平滑基板2とを接合する。カバー基板1と平滑基板7は、超音波溶着又は接着剤等により接合される。カバー基板1と平滑基板7を、接着剤により接合する場合、余剰の接着剤がカバー基板1の溝部5を埋めてしまう虞がある。これを防止するために、溝部5の周囲に、余剰の接着剤を吸収するための吸収溝を形成するようにしてもよい。

【0034】図4は、本発明の一実施例の液体試料分析素子において溝部の周囲に吸収溝を設けた場合の断面構造を示す模式図である。図中、8は吸収溝、9は接着剤である。溝部5を囲うように吸収溝8を設けることにより、カバー基板1と平滑基板7を接合する際、吸収溝8の外側にある余剰の接着剤9は吸収溝8内に吸収されるため、吸収溝8の外側にある接着剤9が溝部5内に侵入することがない。溝部5には、溝部5と吸収溝8の間の狭い領域にある接着剤が侵入するだけであり、溝部5が接着剤により埋まってしまうことを防止することができる。

【0035】以上のように本実施例の液体試料分析案子の製造方法によれば、1枚のスタンパから大量のカパー基板と平滑基板を製造することができ、カバー基板と平滑基板とを接合することにより1枚の基板中に複数のマイクロチャンネルを備えた液体試料分析案子を短時間、50 低コストで製造することができる。

[0036]

【発明の効果】本発明によれば、短時間及び簡単な製造工程により大量に製造することができる液体試料分析案子及び当該液体試料分析案子の製造方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液体試料分析素子の一実施例の平面構造を示す模式図。

【図2】本発明の液体試料分析素子の一実施例の断面構造を示す模式図。

【図3】本発明の液体試料分析素子の製造方法の一実施 例を示す模式図。

【図4】本発明の一実施例の液体試料分析素子において 講部の周囲に吸収溝を設けた場合の断面構造を示す模式 図。

【図5】従来の液体試料検査素子の構成を示す模式図。

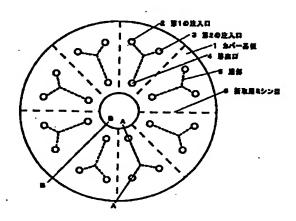
【図 6】従来の液体試料分析素子の製造方法を示す模式_。図。

【符号の説明】

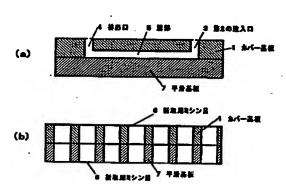
- 1 カパー基板
- 2 第1の注入口
- 3 第2の注入口
- 4 排出口
- 5 溝部
- 6 折取用ミシン目

- 7 平滑基板
- 8 吸収溝
- 9 接着剤
- 11 ガラス基板
- 12 第1のフォトレジスト層
- 13 第2のフォトレジスト層
- 14 第1のマスク
- 15 第2のマスク
- 16 感光部
- 10 17 レジストパターン
 - 18 導電膜
 - 19 電鋳層
 - 20 スタンパ
 - 401 カバーガラス基板
 - 402 第1の注入口
 - 403 第2の注入口
 - 404 排出口
 - 405 ガラス基板
 - 406 溝部
- 20 407 液体試料分析案子
 - 501 フォトレジスト層
 - 502 マスク
 - 503 感光部
 - 504 光

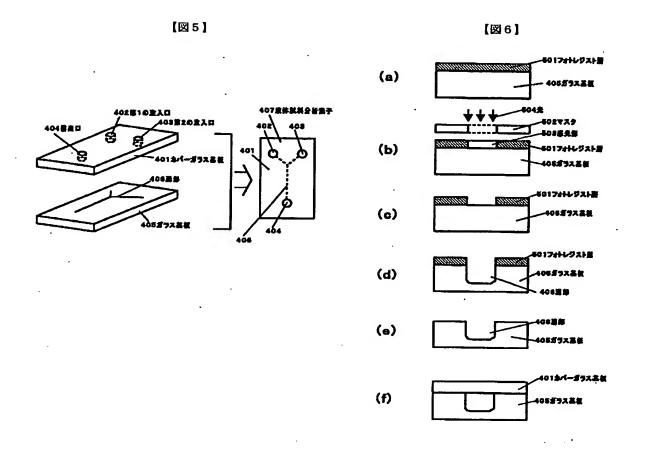
【図1】



【図2】



(f)



フロントページの続き

(72) 発明者 中野 和彦

神奈川県川崎市川崎区港町5番1号 日本 コロムビア株式会社川崎工場内 Fターム(参考) 2GO42 CB03 HA03 HA10 2GO58 BA08 GA01